

ГЕНЕРАЦИЯ УКИ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1.54 МКМ
ЛАЗЕРОМ НА ЭРБИЕВОМ СТЕКЛЕ С ПАССИВНОЙ
МОДУЛЯЦИЕЙ ДОБРОТНОСТИ

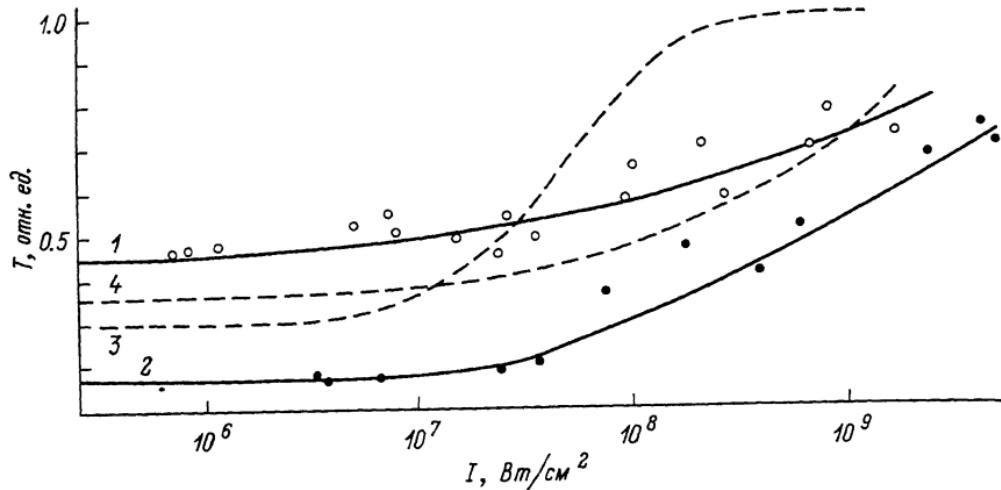
А.А. Ищенко, И.Г. Кучма, А.А. Мак,
В.Г. Маслов, А.Г. Мурзин, Е.Г. Пивинский,
Д.С. Прилежаев, В.А. Фромзель

До последнего времени режим УКИ в лазерах с длиной волны излучения 1.5 ... 2 мкм не мог быть осуществлен из-за отсутствия обратимо просветляющихся сред с малыми временами релаксации ($\leq 10^{-10}$ с) и длинноволновой границей резонансных электронных переходов, расположенной далее 1.3 мкм. Недавно предложенная в [1] фототропная среда для этой области спектра на Zr -центрах в KCl из-за большого времени релаксации не может быть использована для получения режима самосинхронизации мод. В [2] нами сообщалось об обнаружении среди красителей полиметинового и фталоцианинового рядов веществ, обратимо просветляющихся под действием лазерного излучения с длиной 1.54 мкм, ввиду чего эти вещества могут служить пассивными затворами для лазеров на эрбииевом стекле.

В данной работе впервые сообщается о получении режима УКИ в лазере на эрбииевом стекле, излучающем на переходе $^{41}13/2^-$ - $^{41}15/2$ ионов Er^{3+} ($\lambda=1.54$ мкм) при использовании в качестве просветляющихся сред веществ, предложенных в [2].

Кривые насыщения этих веществ, измеренные на длине волны 1.54 мкм, представлены на рисунке. Измерения проводились с помощью лазера УКИ на неодимовом стекле с ВКР-преобразованием излучения с $\lambda=1.06$ мкм, $\tau_{имн}=10^{-11}$ с в область 1.54 мкм на сжатом метане. Из сравнения кривых насыщения исследуемых красителей для $\lambda=1.54$ мкм и известных красителей для $\lambda=1.06$ мкм № 3955 ($\tau_{рел}=40$ пс) и № 3281 ($\tau_{рел}=3$ пс) [3], имеющих сечения поглощения близкие к исследованным нами красителям ($\sim 10^{-16}$ см 2), можно заключить, что времена релаксации у обоих классов новых красителей не превышают 10^{-11} с.

Режим пассивной синхронизации мод получен нами в лазере на иттербий-эрбииевом фосфатном стекле с ламповой накачкой, в котором были приняты меры, необходимые для исключения паразитной селекции мод. Активный элемент диаметром 6 мм и длиной 80 мм с концентрацией $3 \cdot 10^{19}$ см $^{-3}$ ионов Er^{3+} и $2 \cdot 10^{20}$ см $^{-3}$ ионов Yb^{3+} со склоненными под углом 3° и просветленными торцами размещался в одноламповом цилиндрическом кварцевом посеребренном осветителе. Резонатор длиной 1 м был образован двумя плоскими зеркалами на клиновидных подложках с отражением $R_1=99.5\%$ и $R_2=70\%$. Внутри резонатора вблизи „глухого“ зеркала под углом Брюстера размещалась плоскопараллельная кювета с раствором



Зависимости нелинейного пропускания от падающей плотности мощности излучения. 1 и 2 - кривые насыщения фталоцианинового (1) и полиметинового (2) красителей на длине волны $\lambda = 1.54 \text{ мкм}$; 3 и 4 - кривые насыщения красителей № 3955 и 3281 соответственно на длине волны $\lambda = 1.06 \text{ мкм}$ по данным из [3].

исследуемого красителя. Толщина кюветы составляла 1 мм, начальное пропускание затвора $T_0 = 0.7$. Специальных мер для подавления высших поперечных мод не предпринималось. Длительность импульса накачки составляла $1.5 \cdot 10^{-3} \text{ с}$.

Осциллографический контроль цугов самосинхронизированных импульсов эрбииевого лазера осуществлялся лавинным германиевым фотодиодом ЛФД-2. Измерение длительности одиночных импульсов в цуге проводилось с помощью скоростной камеры АГАТ-СФ (паспортное разрешение 2 пс) после удвоения частоты излучения ($1.54 \text{ мкм} \rightarrow 0.77 \text{ мкм}$) на кристалле LiJO_3 . Измерялись длительность импульсов из нарастающей части цуга.

В большинстве случаев возникновение цугов УКИ наблюдалось после появления пичков свободной генерации при энергиях накачки в $1.1 \dots 1.7$ раза выше пороговой, т. е. в условиях т. н. „двойного порога“ [4]. Воспроизводимость цугов УКИ составляла не менее 75%, в остальных случаях наблюдалась только свободная генерация. Следует отметить, что во всех случаях при установке в резонаторе исследуемых пассивных затворов длительность пичков свободной генерации заметно сокращалась. Особенностью наблюдавшихся цугов УКИ в лазере на эрбииевом стекле по сравнению с лазером на неодимовом стекле является весьма значительная их длительность – до 10 мкс. Длительность наблюдавшихся одиночных УКИ в цуге составляла при использовании полиметиновых красителей ~ 7 пс.

Необходимо отметить высокую стабильность параметров исследованных пассивных затворов на основе красителей фталоцианинового ряда.

Предварительные эксперименты показали, что путем замены растворителя максимумы полос поглощения у обоих классов исследованных красителей могут быть смешены в инфракрасную область вплоть до 1.9 мкм, что дает возможность использовать данные пассивные затворы в лазерах с длиной волны генераций до 2 мкм.

Л и т е р а т у р а

- [1] Парфиянович И.А. - Изв. АН СССР, сер. физич., 1985, т. 49, с. 1954.
- [2] Ищенко А.А., Кучма И.Г., Маслов В.Г. и др. Тезисы докладов У Всеес. конф. „Оптика лазеров-87”, Л., 1986, с. 156.
- [3] Прохоренко В.И., Мелищук М.В., Тихонов Е.А. - ЖТФ, 1981, т. 51, с. 955.
- [4] Нью Г. - ТИИЭР, 1979, т. 67, с. 51.

Поступило в Редакцию
18 сентября 1987 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 1

12 января 1988 г.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕКЦИОНИРОВАННОГО СВЧ-ГЕНЕРАТОРА С РЕЛЯТИВИСТСКИМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ¹

В.Л. Братман, В.П. Губанов, Г.Г. Денисов,
С.Д. Коровин, С.Д. Полевин,
В.В. Ростов, А.В. Сморгонский

Наиболее существенная трудность на пути повышения мощности релятивистских электронных СВЧ-генераторов (при сохранении коherентности сигнала) заключается в обеспечении селекции мод в сверхразмерных электродинамических системах генераторов [2]. Одним из направлений решения указанной проблемы может служить совмещение в одном СВЧ-приборе одномодового задающего генератора, имеющего относительно малое поперечное сечение и возбуждаемого сравнительно малой частью электронного пучка (первый каскад), а также мощного выходного устройства большого поперечного сечения, в котором при взаимодействии с основной частью электронного пучка происходит усиление сигнала (второй каскад). При этом излучение задающего генератора определяет частоту и поперечную структуру излучения в выходном устройстве. В качестве задающего генератора и выходного устройства могут использоваться

¹ Предварительные результаты работы доложены на У1 Всеесоюзном симпозиуме по сильноточной электронике [1].